## **Beschreibung**

#### Mikrowellenleitende Anordnung

1

- [001] Die Erfindung betrifft eine mikrowellenleitende Anordnung, insbesondere eine solche auf einer nichtleitenden Struktur basierend, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung.
- [002] Im Weiteren werden unter dem Begriff Mikrowellen alle elektromagnetischen Wellen und Signale mit einer Frequenz größer I GHz verstanden. Diese Signale werden für verschiedenste technische Anwendungen benutzt, sowohl in industriellen Prozessen, insbesondere bei der Messtechnik, als auch im Haushalt, beispielsweise im sogenannten Mikrowellenofen, als auch bei medizinischen Anwendungen.
- [003] Aus den technischen Anwendungen sind dünne leitende Schichten auf nichtleitenden planaren Strukturen bekannt, wie z. B. Microstrip-Leitungen auf Leiterplatten, die im Wesentlichen zur Leitung oder zur Abstrahlung von Mikrowellen
  dienen. Weiterhin sind aus der Hohlleitertechnik metallische Hohlleiter, beispielsweise
  Rechteck- oder Rundhohlleiter, bekannt, die teilweise mit geeigneten Dielektrika
  gefüllt sind.
- [004] Komplexe Strukturen von Hohlleitern oder solche mit aufwändig gestalteten geometrischen Formen sind mit dem bekannten Stand der Technik aufwändig zu fertigen und daher sehr teuer. Bekannte Technologien, wie sie bei Microstrip-Leitungen verwendet werden, sind, da es sich um mehr oder weniger planare Strukturen handelt, ebenfalls nicht geeignet, komplex strukturierte dreidimensionale Mikrowellenleiter zu realisieren.
- [005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine mikrowellenleitende Anordnung zu schaffen, die sich für komplexe Strukturen eignet und dabei kostengünstig und relativ einfach zu fertigen ist.
- [006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine mikrowellenleitende Anordnung nach der Erfindung, die einen nichtleitenden Körper umfasst, auf dessen beliebig geformter Oberfläche wenigstens teilweise eine elektrisch leitende Schicht aufgebracht ist.
- [007] Eine besondere Ausführungsform der mikrowellenleitenden Anordnung nach der Erfindung wird durch einen Körper mit sinusförmig gekrümmter Oberfläche realisiert.
- [008] Bei noch anderen Ausführungsformen der mikrowellenleitenden Anordnung nach der Erfindung ist die Oberfläche des Körpers strukturiert und/oder aus elastischem Material.
- [009] Eine weitere erfindungsgemäße mikrowellenleitende Anordnung weist eine

elektrisch leitende Schicht mit einer bevorzugten Dicke von 0.1 – 100 μm auf.

- [010] Bei einer anderen bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die elektrisch leitende Schicht durch Metallisieren der Oberfläche des Körpers hergestellt.
- [011] Noch andere Ausführungsformen der mikrowellenleitenden Anordnung nach der Erfindung betreffen die Metallisierung der Oberfläche des Körpers nach einem Flammspritz-Verfahren, durch chemisches Metallisieren, durch Galvanisieren, oder mit einem Aufdampfverfahren, insbesondere Sputtern oder PVD-, bzw. CVD-Beschichten.
- [012] Bei noch einer anderen mikrowellenleitenden Anordnung nach der Erfindung weist die metallisierte Beschichtung eine vorgegebene Struktur auf, beispielsweise mit spaltförmigen Aussparungen der Metallisierung zur Unterdrückung unerwünschter Moden oder zur Ein- und Auskopplung von HF-Signalen.
- [013] Noch weitere Ausführungsformen der mikrowellenleitenden Anordnungen nach der Erfindung betreffen einen außen metallisierten zylindrischen oder konischen Kunststoff-Körper, der als Hohlleiter verwendbar ist, und ein außen und innen metallisiertes Kunststoffrohr, das als koaxialer Leiter verwendbar ist, sowie einen trichterförmigen, innen metallisierten Kunststoffkörper, der als Mikrowellen-Antennenhorn verwendbar ist.
- [014] Weitere und noch andere Ausführungsformen der mikrowellenleitenden Anordnungen sind auf einen außen metallisierten Kunststoff-Körper gerichtet, der als
  Einkopplung verwendbar ist, und auf einen Kunststoffkörper, der aus komplexen
  Formen zusammengesetzt ist und die Funktionsclemente Einkopplung, Hohlleiter und
  Antennenhorn vereint.
- [015] Die oben genannte Aufgabe wird auch gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer dielektrischen mikrowellenleitenden Anordnung, wobei auf einen nichtleitenden Körper mit einer beliebig geformten Oberfläche eine die Oberfläche wenigstens teilweise bedeckende elektrisch leitende und strukturierte Schicht aufgebracht wird.
- [016] Bei einer anderen Ausführung des Verfahrens nach der Erfindung wird die elektrisch leitende Schicht durch Metallisieren der Oberfläche des Körpers mittels eines Aufdampfverfahrens hergestellt.
- [017] Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung einer mikrowellenleitenden Anordnung auf einer sinusförmig gekrümmten Oberfläche des Körpers als Modenkonverter und die Verwendung einer mikrowellenleitenden Anordnung nach der Erfindung mit einem trichterförmigen, innen metallisierten Kunststoffkörper als Dual-Mode –Antennenhorn.

- [018] Im Vergleich zum Stand der Technik handelt es sich bei der vorliegenden Erfindung nicht um planare, sondern um dreidimensionale mikrowellenleitende Strukturen. Viele Hohlleiter für technische Anwendungen umfassen einen metallischen Hohlkörper, beispielsweise ein Rohr, der mit einem dielektrischen Material gefüllt wird. Durch einen Verzicht auf einen "massiven" Metallkörper lassen sich erfindungsgemäß an sich beliebige mikrowellenleitende Strukturen besonders einfach und daher kostengünstig herstellen.
- So erlaubt die Erfindung zum Beispiel eine mikrowellenleitende Anordnung zu schaffen mit sinusförmig gekrümmen Oberflächen, die als Modenkonverter dient. Es können damit auch mikrowellenleitende Strukturen auf besonders strukturierten Oberflächen für spezielle Antennenausführungen hergestellt werden, die mit herkömmlicher Technologie nur sehr aufwändig und dadurch sehr teuer hergestellt werden können. Die Erfindung ermöglicht auch die Schaffung beliebiger Beschichtungsgeometrien, beispielsweise mit spaltförmigen Unterbrechungen der Metallisierung, die zur Unterdrückung unerwünschter Moden oder zum Ein-, bzw. Auskoppeln von Mikrowellensignalen dienen.
- [020] Die Erfindung zeichnet sich darüber hinaus auch durch eine einfache Herstellung mikro-wellenleitender Strukturen unter Verwendung unterschiedlicher Beschichtungsmetalle aus. Sie eignet sich besonders dazu, bei mikrowellenleitenden Strukturen definierte chemische und physikalische Eigenschaften zu erzielen, beispielsweise chemische Beständigkeit, definierte thermische Leitfähigkeit, sowie definierter thermischer Ausdehnungskoeffizient, die bei herkömmlichen mikrowellenleitenden Anordnungen nur durch großen technischen Aufwand und daher mit hohen Kosten verbunden herstellbar wären.

Durch das Aufbringen mehrerer verschiedener Beschichtungsmetalle bei der Herstellung einer mikrowellenleitenden Struktur lassen sich auch verschiedene physikalische und chemische Eigenschaften kombinieren, z. B. gute thermische Leitfähigkeit und chemische Beständigkeit.

Außerdem erlaubt die Erfindung elastische mikrowellenleitende Strukturen aufzubauen.

- [021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand verschiedener Ausführungsbeispiele genauer erläu-tert und beschrieben, wobei auf die beigefügte Zeichnung verwiesen wird. Dabei zeigen:
- [022] Fig. 1 eine Querschnittdarstellung einer Ausführungsform einer mikrowellenleitenden Anordnung nach der Erfindung, die als Modenkonverter verwendbar ist;

- [023] Fig. 2 eine dreidimensionale Darstellung der mikrowellenleitenden Anordnung nach Fig. 1;
- [024] Fig. 3 eine Querschnittdarstellung einer anderen Ausführungsform einer mikrowellenleiten-den Anordnung nach der Erfindung, die als Dual-Mode-Hornantenne verwendbar ist; und
- [025] Fig. 4 eine dreidimensionale Schnittdarstellung der mikrowellenleitenden Anordnung nach Fig. 3
- In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen mikrowellenleitenden Anordnung 10 in einem Längsschnitt dargestellt. Auf einen nichtleitenden
  Körper 12 mit einer zylindrischen, sinus-förmig gebogenen Form ist eine leitende
  Mantelfläche aufgebracht, so dass eine Metallschicht 14 gebildet wird. Die für eine
  Leitung von Mikrowellen wichtige Oberflächenschicht wird durch Metallisieren
  hergestellt. Der Körper 12 besteht bei dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel aus
  einem Dielektrikum, also einem Isolator, beispiels-weise PTFE. Infolge der Metallschicht 14 des Körpers 12 wird ein mit einem Dielektrikum gefüllter, sinusförmig
  gebogener Rundhohlleiter geschaffen, mit dem Mikrowellen im GHz-Bereich
  transportiert werden können.
- [027] Durch die spezielle Formgebung wird erreicht, dass ein an einer Stirnseite 16 (in Fig. 1 ist das beispielsweise die linke Stirnseite) eingespeister Hohlleiter-Mode, beispielsweise der Mode TE01, beim Durchlaufen durch die mikrowellenleitende Anordnung 10 in einen anderen Mode umgewandelt wird und an der, in Fig. 1 rechten, Stirnseite 18 als Grundmode TE11 austritt. Solch eine Umwandlung eines Modes ist zum Erreichen einer optimalen Antennen-abstrahlcharakteristik wichtig.
- Aufgrund der speziellen Form und Geometrie der Anordnung 10 eines Modenkonverters wäre eine Realisierung nach Art eines herkömmlichen Hohlleiters,
  bestehend aus einem metallischen Rohr, das mit einem Dielektrikum gefüllt ist, nur
  mit großem Aufwand und hohen Kosten möglich. Mit der Erfindung hingegen
  reduziert sich der Herstellungsaufwand erheblich, einerseits wegen der relativ
  einfachen Bearbeitung des Körpers 12 aus Kunststoff und andererseits durch das anschließende Metallisieren. Dazu können gängige Verfahren zur Metallisierung von
  Kunststoffen eingesetzt werden, wie z. B. Flammspritzen, chemisches Metallisieren
  und Galvanisieren, sowie Aufdampfverfahren wie Sputtern oder PVD-, bzw. CVDBeschichten (Chemical Vapour Deposition). Eine Kontaktierung der Metallschicht
  kann beispielsweise durch Löten, Leitkleben, Schweißen oder mittels eines Federkontakts erfolgen.

- [029] Zur Veranschaulichung zeigt Fig. 2 eine dreidimensionale Seitenansicht der erfindungsge-mäßen mikrowellenleitenden Anordnung 10 nach Fig. 1 mit dem sinusförmigen Körper 12. Vorzugsweise sind im Bereich der Stirnflächen 16 und 18 'normale' zylindrische Mantelflächenabschnitte 20 des Körpers 12 vorgesehen, die eine Verbindung zu vor- bzw. nachgeordneten Elementen, wie z. B. einer Antenne, oder eine Befestigung in einem hier nicht dargestellten Gehäuse vereinfachen.
- [030] In Fig. 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen mikrowellenleitenden Anordnung 30 in einem Längsschnitt dargestellt. Bei diesem Ausführungsbeispiel handelt es sich um eine Hornantenne zur Abstrahlung von Mikrowellen, beispielsweise im Frequenz-bereich um 26 GHz, bei der eine Innenfläche 32 eines nichtleitenden Körpers 34 eine rillen-förmige Oberflächenstruktur 36 aufweist.
- Die für eine Leitung von Mikrowellen wichtige Oberflächenschicht wird durch Metallisieren des Körpers 34 hergestellt, wobei der Körper 12 wiederum aus einem Dielektrikum besteht, einem Isolator, beispielsweise PTFE. Durch die rillenförmige Oberflächenstruktur 36 wird zusätzlich zum Hohlleiter-Grundmode, beispielsweise ein TE11-Mode, ein höherer Mode, beispielsweise ein TM11-Mode, angeregt. Die Überlagerung beider Moden zu einem Dual-Mode führt zu einer Feldverteilung in der Hornantenne, die an der nicht idealen Kante 38 verschwindet.
- [032] Zur Veranschaulichung zeigt Fig. 4 eine dreidimensionale Schnittdarstellung der erfindungsgemäßen mikrowellenleitende Anordnung 30 nach Fig. 3 als Dual-Mode-Hornantenne mit der rillenförmigen Oberflächenstruktur 36 und der nicht idealen Kante 38. Die Metallisierung der rillenförmigen Oberflächenstruktur 36 kann mit bereits vorher im Zusammenhang mit den Fig. 1, 2 beschriebenen Verfahren durchgeführt werden.
- [033] Mit einer solchen, in den Fig. 3 und 4 dargestellten Dual-Mode-Hornantenne nach der Erfindung können auf einfache Weise die an einer nicht idealen Kante üblicherweise bei Hornantennen auftretenden Störreflexionen verhindert werden. Darüber hinaus läßt sich auch bei einer solchen Dual-Mode-Hornantenne mit der Erfindung deren Herstellung gegenüber einer herkömmlichen Dual-Mode-Hornantenne deutlich vereinfachen und die Antenne kann preiswerter hergestellt werden. Anstelle eines üblichen Metall-Antennenkörpers wird ein leichter zu bearbeitenden Isolator, bei spielsweise PVDF, als Körper 34 verwendet.

Auf einfache Weise kann dann die rillenförmigen Oberflächenstruktur 36 in den Körper 34 geschnitten und die strukturierte Innenfläche anschließend metallisiert werden.

- Wie die oben beschriebenen und in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispiele von mikrowellenleitenden Anordnungen 10 und 30 veranschaulichen, lassen sich nach der Erfin-dung elektrisch leitende Strukturen auf an sich beliebige nichtleitende Körper 12, 34 mit den verschiedensten Geometrien und Formen aufbringen. Es können sogar Körper 12, 34 aus einem elastischen Material verwendet werden, so dass in sich elastische erfindungsgemäße mikrowellenleitende Anordnungen geschaffen werden. Dabei können außen metallisierte zylindrische oder konische Isolatoren als Hohlleiter und/oder Einkopplungen dienen. Erfindungsgemäß lassen sich mikrowellenleitende Strukturen mit komplexer Geometrie in besonders einfacher Weise verwirklichen. So erlaubt die Erfindung beispielsweise, eine Einkopplung, einen Hohlleiter und eine Hornantenne in einem entsprechend gestalteten Körper zu einer einzigen mikrowellenleitenden Strukturen zusammenzufassen.
- [035] Als besonders wirksam hat sich eine elektrisch leitende Schicht nach der Erfindung mit einer Dicke von 0.1 100 µm herausgestellt.
- [036] Ein anderer besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass sie auf einfache und kosten-sparende Weise eine gezielte und kontrollierte Metallisierung erlaubt, so dass besondere Beschichtungsgeometrien, z. B. spaltförmige Unterbrechungen der Metallisierung zur Unter-drückung unerwünschter Moden, geschaffen werden. Außerdem können unter Verwendung unterschiedlicher Beschichtungsmetalle für eine gewünschte Anwendung genau definierte chemische und physikalische Eigenschaften der mikrowellenleitenden Strukturen geschaffen werden, wie z. B. chemische Beständigkeit, definierte thermische Leitfähigkeit, definierter thermischer Ausdehnungskoeffizient, usw. Durch geeignete Auswahl der Beschichtungsme-talle und der Schichtabfolge können durch Aufbringen mehrerer Schichten auch verschiedene Eigenschaften kombiniert werden.

# Ansprüche

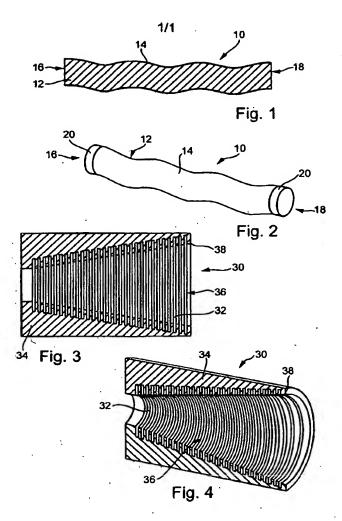
[001]	Mikrowellenleitende Anordnung, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen
	nichtleiten-den Körper (12; 34) umfaßt, auf dessen beliebig geformer
	Oberfläche wenigstens teilweise eine oder mehrere elektrisch leitende Schichten
	(14) aufgebracht sind.
[002]	Mikrowellenleitende Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das
	die Oberfläche des Körpers (12) sinusförmig gekrümmt ist.
[003]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
	gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Körpers (36) strukturiert ist.
[004]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 3, dadurch
	gekennzeichnet, dass der Körper (12) aus elastischem Material besteht.
[005]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge
	kennzeichnet, dass die elektrisch leitende Schicht (14) eine bevorzugte Dicke
	von 0.1 – 100 μm aufweist.
[006]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge
	kennzeichnet, dass die elektrisch leitende Schicht (14) durch Metallisieren der
	Oberfläche des Körpers (12) hergestellt wird.
[007]	Mikrowellenleitende Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, das
	die Metallisierung der Oberfläche des Körpers (12; 34) nach einem Flammspritz
•	Verfahren erfolgt.
[800]	Mikrowellenleitende Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, das
	die Metallisierung der Oberfläche des Körpers (12; 34) durch chemisches Me-
	tallisieren realisiert wird.
[009]	Mikrowellenleitende Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, das
	die Metallisierung der Oberfläche des Körpers (12; 34) durch Galvanisieren
	hergestellt wird.
[010]	Mikrowellenleitende Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, das
	die Metallisierung der Oberfläche des Körpers (12; 34) mit einem Aufdampf-
	verfahren, insbesondere Sputtern oder PVD-, bzw. CVD-Beschichten erfolgt.
[011]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprüche 1 bis
	10, dadurch gekennzeichnet, dass die metallisierte Beschichtung eine
	vorgegebene Struktur aufweist, beispielsweise mit spaltförmigen Unter-
	brechungen zur Unterdrückung unerwünsch-ter Moden, bzw. zum Ein- oder
	Auskoppeln von Mikrowellensignalen

Ċ.1

[012]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprüche 1 bis
•	11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich dabei um einen außen metallisierten zy
	lindrischen oder konischen Isolator handelt, der als Hohlleiter verwendet wird.
[013]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprüche 1 bis
	11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich dabei um ein außen und innen metal-
	lisiertes Kunststoffrohr handelt, das als koaxialer Leiter verwendet wird.
[014]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprüche 1 bis
	11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich dabei um einen trichterförmigen, innen
•	metallisierten Kunststoffkörper handelt, der als Mikrowellen-Hornantenne
	verwendet wird.
[015]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprüche 1 bis
	11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich dabei um einen außen metallisierten
	Kunststoff-Körper handelt, der als Einkopplung verwendet wird.
[016]	Mikrowellenleitende Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprüche 12 bis
	15, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoffkörper aus komplexen Formen
	zusammengesetzt ist und die Funktionselemente Einkopplung, Hohlleiter und
	Hornantenne vereint.
[017]	Verwendung einer mikrowellenleitenden Anordnung nach Anspruch 2 als
	Modenkon-verter.
[018]	Verwendung einer mikrowellenleitenden Anordnung nach Anspruch 14 mit eine
	nicht idealen Kante (38) als Dual-Mode-Hornantenne.
[019]	Verfahren zur Herstellung einer dielektrischen mikrowellenleitenden
	Anordnung, dadurch gekennzeichnet, daß auf einen nichtleitenden Körper mit
	einer beliebig geformten Oberfläche eine die Oberfläche wenigstens teilweise
	bedeckende elektrisch leitende und strukturierte Schicht aufgebracht wird.
[020]	Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch
	leitende Schicht durch Metallisieren der Oberfläche des Körpers mittels eines
	Aufdampfverfahrens hergestellt wird.
[021]	Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch
	leitende Schicht durch Metallisieren der Oberfläche des Körpers mittels eines
	Flammspritzverfahrens hergestellt wird.
[022]	Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch
	leitende Schicht durch Metallisieren der Oberfläche des Körpers mittels
•	chemischer Metallisierung erfolgt.
[023]	Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch

leitende Schicht durch Metallisieren der Oberfläche des Körpers mittels Galvanisieren hergestellt wird.

[Fig. 001]



#### IN RNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP2005/050211

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01P3/14 H01P3/123

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{H01P} & \mbox{H01B} \\ \end{array}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ, WPI Data

Category *	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	US 3 444 487 A (WOLFGANG KRANK ET AL) 13 May 1969 (1969-05-13)	1-4,6, 11,12,19
<b>Y</b>	column 1, line 24 - line 26	5,7-10, 13-18, 20-23
	column 2, line 26 - line 49	
	column 3, line 1 - line 71; figure 1	•
	column 5, line 3 - line 19; figures 5,6 column 6, line 3 - line 19	
Υ	US 2001/049266 A1 (HAYATA KAZUKI ET AL) 6 December 2001 (2001-12-06) paragraphs '0151!, '0152!	7-10, 20-23
Y	DE 72 47 526 U (FELTEN & GUILLEAUME KABELWERKE AG) 12 April 1973 (1973-04-12) page 4, line 10 - line 22	13,15,16
	-/	·
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ì

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents:      "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance      "E" earlier document but published on or after the international filling date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	<ul> <li>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention.</li> <li>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone.</li> <li>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>"&amp;" document member of the same patent family</li> </ul>
Date of the actual completion of the international search  17 May 2005	Date of mailing of the international search report  27/05/2005
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Pastor Jiménez, J-V

#### IN RNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/050211

	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	IA.	Invest to alone his
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Re	elevant to claim No.
Y	US 4 468 672 A (DRAGONE ET AL) 28 August 1984 (1984-08-28) column 2, line 34 - line 64; figure 2		5,14,17, 18
<i>t</i>	US 5 528 208 A (KOBAYASHI ET AL) 18 June 1996 (1996-06-18) column 3, line 46 - column 4, line 11; figure 1 column 4, line 52 - line 64		1-18
,	GB 2 206 725 A (* ENRYB ENTERPRISES LIMITED) 11 January 1989 (1989-01-11) the whole document		1-18
	·	()	
	·		
	. •		
	. •		
	·		
	·		
			•

#### RNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP2005/050211

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)			Publication date	
US 3444487	A	13-05-1969	AT CH DE FR GB		A A1 A	10-01-1969 31-01-1968 21-05-1970 08-09-1967 16-07-1969	
US 2001049266	Al	06-12-2001	JP JP DE	2002076721 2002016406 10120248	A	15-03-2002 18-01-2002 28-03-2002	
DE 7247526	U	12-04-1973	NONE				
US 4468672	<b>A</b>	28-08-1984	DE EP GB JP WO US	3276984 0092571 2109167 58501851 8301711 4482899	Al A,B T Al	17-09-1987 02-11-1983 25-05-1983 27-10-1983 11-05-1983 13-11-1984	
US 5528208	A	18-06-1996	JP JP	2800636 6326505		21-09-1998 25-11-1994	
GB 2206725		11-01-1989	NONE				

#### INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01P3/14 H01P3/123

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  $IPK\ 7\ H01P\ H01B$ 

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ, WPI Data

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.	
X	US 3 444 487 A (WOLFGANG KRANK ET AL) 13. Mai 1969 (1969-05-13)	1-4,6, 11,12,19	
Υ .	Spalte 1, Zeile 24 - Zeile 26	5,7-10, 13-18, 20-23	
	Spalte 2, Zeile 26 - Zeile 49		
	Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 71; Abbildung 1		
	Spalte 5, Zeile 3 - Zeile 19; Abbildungen		
	5,6		
	Spalte 6, Zeile 3 - Zeile 19		
Y	US 2001/049266 A1 (HAYATA KAZUKI ET AL) 6. Dezember 2001 (2001-12-06) Absätze '0151!, '0152!	7-10, 20-23	
Y	DE 72 47 526 U (FELTEN & GUILLEAUME KABELWERKE AG) 12. April 1973 (1973-04-12) Seite 4, Zeile 10 - Zeile 22	13,15,16	

· ·	-/
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen  AV Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  EV älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  LV Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  OV Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  PV Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anneldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	<ul> <li>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden Ist und mil der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie ängegeben Ist</li> <li>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkelt beruhend betrachtet werden</li> <li>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkelt beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung (dir einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>*&amp;* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
17. Mai 2005	27/05/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bedlensteter
NL - 2280 HV RIJSWIJK Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Pastor Jiménez, J-V

### INTERNATIONA R RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/050211

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	anden Telle	Date Agranust Ma
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 4 468 672 A (DRAGONE ET AL) 28. August 1984 (1984-08-28) Spalte 2, Zeile 34 - Zeile 64; Abbildung 2		5,14,17, 18
A .	US 5 528 208 A (KOBAYASHI ET AL) 18. Juni 1996 (1996-06-18) Spalte 3, Zeile 46 - Spalte 4, Zeile 11; Abbildung 1 Spalte 4, Zeile 52 - Zeile 64		1-18
A	GB 2 206 725 A (* ENRYB ENTERPRISES LIMITED) 11. Januar 1989 (1989-01-11) das ganze Dokument	·	1-18
E-			·
	·		
	• .	·	
	· ·		
•			
٠			
	·		

#### INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentlamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/050211

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung				Datum der Veröffentlichung
US	3444487	A	13-05-1969	AT CH DE FR GB	267616   450511 / 1590675 / 1494510 / 1158485 /	4 41 4	10-01-1969 31-01-1968 21-05-1970 08-09-1967 16-07-1969
US	2001049266	A1	06-12-2001	JP JP DE	2002076721 / 2002016406 / 10120248 /	A	15-03-2002 18-01-2002 28-03-2002
DE	7247526	U	12-04-1973	KEIN	Ε		
US	4468672	A	28-08-1984	DE EP GB JP WO US	3276984   0092571   2109167   58501851   8301711   4482899	A1 A ,B T A1	17-09-1987 02-11-1983 25-05-1983 27-10-1983 11-05-1983 13-11-1984
US	5528208	Α	18-06-1996	JP JP	2800636 6326505		21-09-1998 25-11-1994
GB	2206725	Α	11-01-1989	KEIN	E		